

近畿大学 研究成果シーズ

分野

機械 · 加工技術

樹脂製マイクロニードルとその形成方法および3次元パターンの形成方法

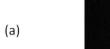
キーワード

マイクロニードル、ドラッグデリバリー、リソグラフィ

【研究内容の概要】

複雑な形状のマイクロニードルをフォトリソグラフィのみで作製する、独自の技術です。

露光光源像



光ファイバから出射した紫外線をロッドインテグレータに入射し、デフォーカスすることで、生成した複雑な形状の光源像を生成します。(図1(a))、この像を移動マスク露光法(図1(b))を用いてフォトレジストに照射することで、機械加工では造形が極めて難しい形状のマイクロニードル(図2)を成形する技術です。

移動軌跡

0.08

0.08

0.04

0.02

0.04

0.02

0.04

0.02

0.04

0.02

0.04

0.02

0.04

0.00

0.04

0.00

0.04

0.00

0.04

0.00

0.04

0.04

0.05

0.04

0.05

0.04

0.05

0.04

0.05

0.05

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

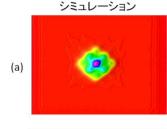
0.05

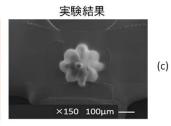
0.05

0.05

0.05

0.05





(b)

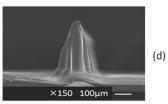


図1: 光源像と移動軌跡

図2:露光シミュレーションおよび露光実験の結果

特徴/効果

(b)

- ・ 機械加工では作製不可能な複雑断面をもつマイクロニードルが作成可能
- 工程はフォトリソグラフィのみ
- マスクパターン・移動軌跡の変更により多彩な形状を実現可能
- 露光波長の選択により高さ方向の形状制御も可能

利用/用油

- ・ コーテッドマイクロニードルの表面積の拡大
- 複雑な形状を有する微小構造体の形成
- ・ 露光シミュレーションによる加工形状予測

知的財産権等情報		生物理工学部 医用工学科		加藤 暢宏
特許出願	特開2024-145633	LIDI	研究詳細	
論文等	2 編	URL	https://researchmap.jp/read0058343	

連絡先:近畿大学リエゾンセンター(KLC)

〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1 E-mail: klc@kindai.ac.jp

TEL: 06-4307-3099 FAX: 06-6721-2356 URL: http://www.kindai.ac.jp/liaison/

KD1589